端面抽运固体激光器热透镜效应的实验研究

关 俊[†] 李金萍 程光华 陈国夫 侯 洵

(中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学技术国家重点实验室,西安 710068)(2003 年 7 月 3 日收到 2003 年 9 月 24 日收到修改稿)

提出一种易于实现、对激光器本身没有干扰、高空间精度、可实时测量介质热透镜的干涉测量方法.并利用此 方法全面研究了端面抽运 Nd :YVO4 激光器的热透镜效应,为认识激光介质的热效应和设计此类激光器提供了 参考.

关键词:热透镜,端面抽运,固体激光器 PACC:4255R,4260,4225H

1.引 言

二极管固态激光器(DPSSL)由于其效率高、光 束质量好、体积小、寿命长、稳定性好等优点,在测 量、遥感、数据存储、医学等领域有着广泛的应用. 端面抽运的 DPSSL 以其抽运光经聚焦后可实现与 TEM_m模体积的匹配、大大提高激光器的转换效率, 以及利用光纤耦合时能够实现抽运源与激光器的有 效分离等优点,近年来成为人们研究的热点,然而 固体激光器特别是 Nd :YVO, 和 Nd :YAG 等的强烈的 热效应严重影响了激光器的稳定性、输出功率、光束 质量和效率 所以热效应问题成为研究的重点之一. 关于热透镜焦距的测量,已经有很多方法见诸报 道1-9〕这些方法大致可以分为两类:一类是利用热 透镜对腔和光束参数的影响而进行间接测量 :另一 类就是利用探测光进行直接测量 间接测量不但其 测量的时间和空间精度很差,而且很难用于弱热透 镜效应的测量;而类似文献7]中的光探针方法不但 只能用于侧面抽运的系统 而且其测量的时间和空 间精度也很有限: 文献 4 8 9 等也提出利用干涉法 直接测量热透镜的焦距 但其装置复杂难以调整 而 且有的还需要在腔内插入附加的光学元件,这便增 大了损耗而影响了激光系统本身.本文提出了一种 易于实现的高时空精度、对激光器本身没有干扰的 热透镜焦距测量方法,并且利用此方法较为全面地

研究了不同情况下端面抽运 Nd :YVO₄ 激光器的热 透镜效应的变化规律.

2. 热透镜焦距的测量原理

激光介质中产生热的原因有^[10]1)抽运带和激 光上能级间的能量差以热的形式散逸到基质中,引 起所谓的量子亏损热.2)激光的下能级和基态间的 能量差产生热耗散.3)荧光过程的量子效率小于1, 因猝灭机理产生热.4)宽带抽运光中,分布在紫外 和红外谱带的成分被基质吸收后转变成热.而激光 介质吸收热后就会产生热致折射率改变、端面的变 形和热致双折射,这三方面的因素就构成了激光介 质的热透镜效应,即

$$f_{\rm th}^{-1} = f_{\rm tho}^{-1} + f_{\rm end}^{-1} + f_{\rm bi}^{-1}$$
, (1)

其中 *f*_{th}为总的热透镜焦距 *,f*_{tho} *,f*_{end} *,f*_{bi} 依次为热致 折射率改变、端面效应和热致双折射所导致的热透 镜焦距.而这三方面的影响因素都可以归结为加上 热载荷前后激光介质对传输光所造成的光程差 (OPD)所致.考虑在腔内的一个往返 ,以激光介质 的轴线方向为 *z* 轴 ,则在离介质轴心 *r* 处 ,加抽运 后 ,由其热效应所造成的与抽运前的光程差为^[12]

$$OPD(r) = 2 \left[\int_{0}^{l} \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} \mathcal{T}(r) \mathrm{d}z + (n_{0} - 1) \Delta u(r) + \sum_{i,j=1}^{3} \int_{0}^{l} \frac{\partial n}{\partial \varepsilon_{ij}(r)} \mathrm{d}z \right], \qquad (2)$$

[†]E-mail :davidkwan78@hotmail.com; 电话 1029-8484268.

式中 l 为介质的长度 ,T(r)为介质中离轴线距离为 r 处的温度 , n_0 为介质的折射率 , $\Delta u(r)$ 为介质在离 轴 r 处的轴向长度变化量 , $\epsilon_{ij}(r)$ 为热致应变张量中 的元素.可以看出(2)式右端包含了导致激光介质 中的热透镜效应的三方面的因素 :第一项为温度引 起的折射率变化即热色散 ,第二项代表介质的端面 变形即端面效应 ,而第三项为热致双折射.

在假设激光介质中的热透镜为理想薄透镜的前 提下 则出射光的相位差 $\Delta \Phi_f$ 与热透镜焦距 f_{th} 之间 的关系为^[4]

$$\Delta \Phi_f = \frac{kr^2}{2f_{\rm th}} \,, \tag{3}$$

其中 k 为入射光的波数 ,r 代表激光棒的半径.而 $\Delta \Phi_t = k \cdot \Delta OPD$, (4)

式中 $\triangle OPD 定义为 <math>\triangle OPD = OPD(r) - OPD(0);$ 其中 OPD(r)为距离激光棒轴为r处抽运前后的光程差, OPD(0)表示激光棒轴处的光程差.在抽运光光斑 中心与激光棒轴心重合的前提下有

$$f_{\rm th} = \frac{r^2}{2\Delta \rm OPD}.$$
 (5)

由此可以看出:对于特定的激光器只要测出其 △OPD 就可以得出热透镜的焦距 f_{th}. 而对于像 Nd: YVO₄等这些导热性相对较差的激光晶体,为了增大 散热面积通常都切割成 a × a × b 的形式;由于抽运 光斑通常为圆形,这些长方体的激光晶体在处理热 透镜焦距的问题上可以近似看成圆柱形的激光棒, 从图 2 所示的干涉图样也可以看出这种近似的合 理性.

对于 ΔOPD 的测量,可以利用介质的前后面对 入射光的反射所形成的干涉条纹来确定;相邻两明 暗条纹的光程差为半个波长 λ/2,相邻两条明(暗) 条纹的光程差一个波长 λ.所以只要得出特定点与 热透镜的轴线之间的明暗条纹数 *n*,即可由

$$\Delta OPD = n \cdot \lambda/2 \tag{6}$$

得出. 所以有

$$f_{\rm th} = \frac{r^2}{n\lambda}.$$
 (7)

在此我们认为要考虑热透镜的范围应是整个激 光棒的截面内,即在利用最小二乘法得出热透镜的 焦距 f_h时 r 的取值范围应为[0,r₀],r₀为激光棒的 半径或等效半径.这是因为从文献[11,12]所给出 的干涉图样以及本实验所测得的干涉图样(如图 2 所示)中,可以看出在整个激光棒的截面中干涉条纹 都具有相似性和均匀性,没有出现文献[4,11,13]所 说的在干涉图样中,对应于抽运光斑的范围内和范 围外的干涉条纹之间具有较大畸变,而致使晶体中 对应于抽运光斑之外的部分不具有透镜的特性.而 且在这种情况下所得出的热透镜焦距与文献 6]中 根据腔的稳定性所测结果是相一致的.至于文献 [4]中干涉条纹的不均匀变形 除了其作者所认为是 由于抽运光的轴线与激光晶体的轴线不重合外,可 能还与所采用的探测光的倾斜入射有关.

3. 实验研究

3.1. 实验装置

图 1 为本实验的装置示意图.最大输出功率为 15W 的激光二极管 LD(OPC-BO15-808-FCPS, Opto Power Crop.) 经准直聚焦系统耦合到激光晶体表面 时的光斑半径为 0.58mm.激光晶体为福建物质结 构研究所生产的掺 Nd 浓度为 0.5at%的 a 轴切割 Nd :YVO4, 尺寸为3mm × 3mm × 5mm,晶体侧面涂上



图1 实验装置示意图

银粉后放入周围有冷却水的铜制热沉中,在本实验 中冷却水通过温控仪使其温度控制在 $19^{\circ}C. M_1$, M_2, M_3 构成激光器的谐振腔,其中 M_1 为平面镜外 侧镀有 808nm 增透(AR)膜内侧镀有 808nm AR, 1064nm 高反(HR)膜; M_2 亦为平面镜内侧镀有 1064nm 的 45°HR 膜; M_3 为 R = 1500nm 的凹面输出 镜,对 1064nm 光的透过率为 10%.采用 632.8nm 的 He-Ne 光作为探测光,由于该探测光的功率很低 (<10mW)且 632.8nm 不在 Nd:YVO4 的吸收光谱之 中,所以认为它对激光的运行没有影响.He-Ne 光 经扩束后的光斑半径为 4nm,通过 M_3 经 M_2 反射后 入射到激光晶体,在晶体前后面的反射光形成干涉, 干涉图样经滤波衰减系统(滤掉 808nm 和 1064nm 的 光后再对 6328nm 进行衰减),进而直接打到与计算 机相连的电荷耦合器件(CCD) Baseler A101p)上后 显示在计算机上.

3.2. 实验结果与分析

图 2(a)-(f)的抽运功率依次为 0,2.4,3.8, 7.0 8.6 和 12.0W 时在最大输出条件下的干涉图 样.干涉图样中产生整体畸变的原因有晶体本身结 构的不均匀性和四方晶系的 YVO4本身的各向异性、 以及冷却装置在晶体周围的冷却效率不相同等;而 各图中底部叠加有斜条纹,这是由于探测光在 M1上 的反射与晶体前表面的反射光之间形成的干涉与晶 体的前后面之间的干涉图样叠加所致,这一点我们 在实验中已经证实;而且通过直接在晶体的前表面 上镀 1064nm 的高反膜作为腔镜可以消除这些条纹, 但这些条纹的存在不影响热透镜焦距的测量.



图 2 晶体前后表面之间的干涉图样 (a)-(f)的抽运 功率依次为 0 2.4 3.8 7.0 8.6 和 12.0W

3.2.1. 最大输出和无输出时热透镜效应随抽运功 率的变化关系

图 3 为在最大输出和无输出时晶体中的热透镜 随抽运功率的变化关系.图中的计算值是根据热透 镜焦距的理论计算公式[14]

$$f_{t} = \frac{\pi k_{c} \omega_{p}^{2}}{P_{ph} (dn/dt)} \left(\frac{1}{1 - \exp(\alpha l)} \right)$$
(8)

计算而得.式中 f_1 为热透镜的焦距 , k_e 为热传导率 , ω_p 为抽运光的光斑半径 ,dn/dt 为热光系数 , α 为激 光介质的吸收系数 ,l 为介质的长度 ; P_{th} 为抽运光中 转化为介质的热载荷的功率 ,其由 $P_{th} = P_{in} \eta_{abs} \eta_b$ 给 出 , P_{in} 为抽运功率 , η_{abs} 为介质对抽运光的吸收率 , η_b 为吸收的能量转化为热量的转化率.对于掺杂 浓度为 0.5% 的 Nd :YVO₄来说式中各参数的取值为 $k_e = 0.054$ W/cm·K , $\omega_p = 0.58$ mm , $dn/dt = (4.7 \pm 0.6) \times 10^{-6}$ K⁻¹ , η_b 约为 20%^[5] , $\alpha = 14.8$ cm⁻¹ , η_{abs} = 98% ,l = 5mm.

从图 3 中可以看出:在抽运功率趋向于 0 时,不 论是最大输出还是无输出时,晶体的热透镜焦距都 迅速上升,而且远大于理论计算值,而随着抽运功率 的增加,两种条件下的热透镜焦距都小于理论值. 这是因为在抽运功率低时晶体中的热载荷较小,还 不足以在晶体中形成热透镜.从图 2 可以看出在抽 运功率为 2.4W 时晶体还不具备透镜性质,而在抽 运功率加大到 3.8W 时晶体才开始具备热透镜性 质,也就是说只有抽运功率及热载荷大到一定程度 时晶体中才呈现热透镜效应.而在利用理论公式计 算热透镜的焦距时,由于其认为在任何抽运功率下



图 3 最大输出和无输出时热透镜焦距与抽运功率之间的关系 (▼为最大输出时的测量值,——为对最大输出测量值的拟合, ……为理论计算值,—·一为对无输出时测量值的拟合 [○]为无输 出时的测量值)

晶体都呈现薄透镜性质,这也就导致了在抽运功率 较低时理论值与实际测量值之间有很大的差别.从 而也说明在抽运功率较低时认为晶体中的热透镜为 理想的薄透镜是不合适的,在这种情况下计算其热 透镜焦距也是没有实际意义的.也可以说这时晶体 中还不具备热透镜性质,因而晶体中的热透镜效应 对应的抽运功率具有一定的"阈值",只有在抽运功 率大到一定的程度时晶体中才开始具有热透镜性 质.这一"阈值"的大小是由晶体本身特性、抽运系 统特性和冷却系统特性三方面因素所决定的.在本 实验条件下,这一"阈值"在3.8W 附近.

如图 3 所示 根据测量结果 采用非线性拟合可 以得出端面抽运周边冷却 Nd :YVO₄ 的热透镜焦距 的经验公式

$$f_{\rm exp} = f_0 + A_1 \exp\left(\frac{P_0 - P_{\rm in}}{t_1}\right) + A_2 \exp\left(\frac{P_0 - P_{\rm in}}{t_2}\right) ,$$
(9)

其中 f_{exp} 为热透镜焦距(单位为 m), P_{in} 代表抽运功 率(单位为 W),在本实验条件下各常数的取值如 下 最大输出时, $f_0 = 0.26$, $P_0 = 1.95$, $A_1 = 17.88$, t_1 = 0.78, $A_2 = 2.11$, $t_2 = 3.52$;而无输出时, $f_0 = 0.20$, $P_0 = 3.29$, $A_1 = 2 \times 10^4$, $t_1 = 0.09$, $A_2 = 1.98$, $t_2 = 2.61$. 即最大输出和无输出时,晶体中的热透镜焦 距都随着抽运功率的增加呈现指数衰减的关系. 3.2.2. 端面效应在整个热透镜效应中所占的比重

从图 3 可以看出 随着抽运功率的增加 ,最大输 出和无输出时热透镜焦距都逐渐小于理论值 ,最终 理论和实验值之差与理论值的比值趋向于稳定.这 是因为理论计算只考虑了热透镜效应中热色散部 分 ,而忽略的端面效应和热致双折射即(1)式中的后 两项.在这里我们认为利用(8)式的计算值 f_{the}相当 于(1)式中的热色散部分 f_{the} ,而实验的测量值 t_{thm}则 为总的热透镜焦距 f_{the} ,即(1)式转化为

$$f_{\rm thm}^{-1} = f_{\rm thc}^{-1} + f_{\rm end}^{-1} + f_{\rm bi}^{-1}$$
, (10)

由于四方晶系的 Nd : YVO_4 晶体本身就有很强的双 折射性,在此可以忽略其热致双折射.则(10)式 变为

$$f_{\rm thm}^{-1} = f_{\rm thc}^{-1} + f_{\rm end}^{-1}$$
 (11)

由(11)式可知端面效应在整个热透镜效应中所占的 比重为

$$\xi = \frac{f_{\text{end}}^{-1}}{f_{\text{thm}}^{-1}} = \frac{f_{\text{thm}}^{-1} - f_{\text{thc}}^{-1}}{f_{\text{thm}}^{-1}} = \frac{f_{\text{thc}}^{-1} - f_{\text{thm}}^{-1}}{f_{\text{thc}}} \times 100\%$$
(12)

图 4 所示是 *ξ* 随抽运功率的变化关系 ,从图中

可以看出 & 随着抽运功率的增加而增加最终稳定 在 24.5% 左右. 这是因为在抽运功率较低即晶体的 热载荷较小时 晶体中的温度梯度较小 相应地晶体 中的热应力和应变梯度很小,可以认为这时主要是 整体膨胀而几乎没有端面变形,即在抽运功率较低 时热色散在整个热透镜效应中占主导地位 :而随着 抽运功率的增加 晶体中的温度梯度和应力应变梯 度逐渐增大 端面效应逐渐显示出来并且在整个热 效应中的权重趋向于一定值. 需要指出的是,在图4 中所给出的实验数据是最大输出时的测量值,之所 以没有研究无输出时的情况是因为:认为由(8)式所 得出的计算值是最大输出时的热色散所导致的热透 镜焦距即 fina ,而由图 3 可以看出在实际测量中无输 出时的热透镜焦距要比最大输出时小 20%-35%, 即由(8) 式所得出的计算值不能代表无输出时的热 色散效应 所以在这种情况下无法研究无输出时的 端面效应,进一步改进实验是我们下一步工作的 目标



图 4 端面效应在整个热透镜效应中所占的比重 *є* 随抽运功率的变化关系

无输出时的热透镜效应之所以更为严重是因为 在无输出时激光介质的上能级的量子效率降低、量 子损耗增加,而且文献9还认为在无输出时俄歇复 合、多光子衰减和浓度猝灭都相对于有输出下增加, 致使在相同的抽运条件下无输出时介质的热载荷较 大,因而其热透镜效应也更为严重.由此也可以看 出,热透镜效应不但与抽运光有关而且还与振荡光 有关.

3.2.3. 抽运功率一定时热透镜与输出功率的关系

如图 5 和图 6 所示是在抽运功率一定时从最大 输出到无输出时介质热透镜焦距的变化;图 5 的抽 运功率为 7.4W,而图 6 则是在抽运功率为 10.4W 时 的测量结果.实验中由于腔的稳定性的敏感性,暂时无法测得更为详细的实验数据,因而无法知道热透镜焦距在这一过程中的确切的变化规律,但从图5和图6可以看出,在输出功率开时减小时热透镜 焦距减小即热透镜效应增加较为缓慢,而在快接近



图 5 抽运功率为 7.4W 时热透镜焦距随输出 功率的变化关系

4.结 论

采用一种装置简单易于实现(甚至于在粗测时 可以不要 CCD 和计算机),高时空精度的热透镜的 测量方法,较为详细地研究了端面抽运的 Nd :YVO₄ 激光器的热透镜效应.由实验结果可以看出,晶体 中的热透镜效应比我们想像的要严重,而且尽管在 无输出时热透镜效应则迅速增强.这也反映了介质 中量子损耗在这一过程中的变化趋势:在输出功率 开始降低时增加较为缓慢,而在接近无输出时则迅 速增加.



图 6 抽运功率为 10.4W 时热透镜焦距随输出 功率的变化关系

理论计算和实验测量中我们都假定晶体中的热透镜 为理想的薄透镜,但实际上如图2所示,热透镜并非 是理想的薄透镜,这就给热透镜的补偿带来了困难. 虽然通常的补偿方法如文献15等有很多其他方面 的优点,但由于其都是在假设热透镜为理想薄透镜 的基础上进行的,因而其无法补偿热透镜中的非理 想薄透镜部分.而文献16]中所提出的利用双晶体 的"自补偿"则可以在很大程度上解决这一困难.

- [1] Ozygus B and Erhard J 1995 Appl. Phys. Lett. 67 1361
- [2] Bernd O and Zhang Q C 1997 Appl. Phys. Lett. 71 2590
- [3] Beat N et al 1995 IEEE J. Quantum Electronics. 31 1082
- [4] Peng X Y et al 2001 Opt. Eng. 40 1100
- [5] Zhang C B et al 2002 Acta Phys. Sin. 51 1517(in Chinese] 张潮 波等 2002 物理学报 51 1517]
- [6] Liu J H et al 1999 Chin. Phys. Lett 16 181
- [7] Zhang X Y et al 2000 Chin. J. Lasers A 27 777 in Chinese] 张 行愚 等 2000 中国激光 A 27 777]
- [8] Blows J L and Dawes J M 1998 J. Appl. Phys. 83 2901
- [9] Blows J L et al 1998 IEEE Photonics Technol. Lett. 10 1727

- [10] Lü B D 2002 Solid-State Lasers(Beijing :Beijing University of Posts and Telecommunications Press) p92(in Chinese] 吕百达 2002 固 体激光器件(北京 北京邮电大学出版社)第92页]
- [11] Pfistner C et al 1994 IEEE J. Quantum Electronics 30 1605
- [12] Tidwell S C et al 1992 IEEE J. Quantum Electronics 28 997
- [13] Weber R et al 1998 IEEE J. Quantum Electronics 34 1046
- [14] Innocenzi M E et al 1982 Appl. Phys. Lett. 56 1831
- [15] Zhang G Y et al 2000 Acta Phys. Sin. 49 1495 (in Chinese)[张 光寅等 2000 物理学报 49 1495]
- [16] Guan J et al 2003 Acta Photonica Sinica 32 1418(in Chinese]关 俊等 2003 光子学报 32 1418]

Experimental study on thermal lensing of end-pumped solid-state lasers

Guan Jun Li Jin-Ping Cheng Guang-Hua Chen Guo-Fu Hou Xun

(State Key Laboratory of Transient Optics Technology, Xi 'an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Science, Xi 'an 710068, China) (Received 3 July 2003; revised manuscript received 24 September 2003)

Abstract

A laser interferometry method of measuring the thermal lensing of end-pumped solid-state lasers is proposed. This method provides a way easy to be carried out is real-time, having no influence on laser system, with a high spatial resolution for diagnosing thermal lensing. By this method, thermal lensing of end-pumped Nd VO_4 laser is studied in detail. And this work provide a means for studying the thermal effects of laser medium and designing lasers of this kind.

Keywords : thermal lensing , end-pumped , solid-state lasers PACC : 4255R , 4260 , 4225H